

## ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

## ZJAZD I

Godziny	23 - 24 lutego 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (3/25)		Język obcy ćw. (1/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (3/12)	OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (5/25)		
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14		ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (3/15)		
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				

## ZJAZD II

Godziny	02 - 03 marca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (3/25)		Język obcy Ćw. (2/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (8/25)		OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (10/25)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14			ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (6/15)	
14 <sup>15</sup> - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (3/22)	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (6/12)		
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD III

Godziny	09 - 10 marca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (9/15)		ROBOTYKA wykład s. 422 (6/25)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28)	NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (9/12)	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (12/15)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14			OPTOMECHATRONIKA wykład s. 422 (13/25)	
14 <sup>15</sup> - 15	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (6/22)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (3/28)		
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

## ZJAZD IV

Godziny	16 - 17 marca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (2/20)		Język obcy ćw. (3/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ wykład s. 422 (15/15) koniec		Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (6/28)	
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13			NAPĘDY MECHATRONICZNE wykład s. 603 (12/12) koniec	
13 <sup>15</sup> - 14	ROBOTYKA wykład s. 422 (9/25)		STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (9/22)	
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (6/28)	
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD V

Godziny	23 - 24 marca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (12/25)		ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (4/20)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11			ROBOTYKA wykład s. 422 (14/25)	
11 <sup>15</sup> - 12	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (11/22)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (2/10)	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (18/25)	
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (16/25)		STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (13/22)	
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (4/10)	

## ZJAZD VI

Godziny	30 - 31 marca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (20/25)		ROBOTYKA wykład s. 422 (17/25)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25)	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (15/22)	
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13			Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (6/10)	
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (3/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (9/28)	Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (3/12)	
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (3/12)	

## ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

## ZJAZD VII

Godziny	06 - 07 kwietnia 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (6/20)		Język obcy ćw. (4/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (23/25)		Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (6/12)	
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13			Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25)	
13 <sup>15</sup> - 14	Zarządzanie jakością lab. s. (2/10)	Optomechatronika lab. s. (2/12)	Podstawy automatyki - II lab. s. (6/25)	
14 <sup>15</sup> - 15	Zarządzanie jakością lab. s. (2/10)			
15 <sup>15</sup> - 16	Optomechatronika lab. s. (2/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (2/10)	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (6/12)	
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD VIII

Godziny	13 - 14 kwietnia 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ROBOTYKA wykład s. 422 (20/25)		ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (8/20)	
9 <sup>15</sup> - 10			OPTOMECHATRONIKA wykład. s. 422 (25/25) koniec	
10 <sup>15</sup> - 11				
11 <sup>15</sup> - 12	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (12/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25)	Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)	Optomechatronika lab. s. (4/12)
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (9/25)		Optomechatronika lab. s. (4/12)	
14 <sup>15</sup> - 15			Zarządzanie jakością lab. s. (4/10)	
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD IX

Godziny	27 - 28 kwietnia 2019 r.					
	SOBOTA		NIEDZIELA			
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)		
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (10/20)		Język obcy ćw. (5/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>			
9 <sup>15</sup> - 10						
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25)	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (17/22)			
11 <sup>15</sup> - 12			Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (8/10)			
12 <sup>15</sup> - 13	Podstawy automatyki - II lab. s. (12/25)		Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (9/12)			
13 <sup>15</sup> - 14					Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (15/28)	
14 <sup>15</sup> - 15					Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (9/12)	
15 <sup>15</sup> - 16						

## ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

## ZJAZD X

Godziny	11 - 12 maja 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (12/20)		Język obcy ćw. (6/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	ROBOTYKA wykład s. 422 (22/25)	
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (15/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (18/28)	Zarządzanie jakością lab. s. (6/10)	Optomechatronika lab. s. (6/12)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16			Optomechatronika lab. s. (6/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (6/10)
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD XI

Godziny	18 - 19 maja 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (19/22)	Napędy mechatroniczne proj. s. 603 (10/10) koniec	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (14/20)	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Sterowanie procesów ciągłych ćwicz. s. 422 (12/12) koniec	Napędy mechatroniczne lab. s. 603 (12/12) koniec	Podstawy automatyki - II lab. s. (18/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (21/28)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Zarządzanie jakością lab. s. (8/10)	Optomechatronika lab. s. (8/12)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (22/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (19/25)
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD XII

Godziny	25 - 26 maja 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (16/20)		Język obcy ćw. (7/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (25/28)	Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25)	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec	Optomechatronika lab. s. (10/12)
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13				
13 <sup>15</sup> - 14	Podstawy automatyki - II lab. s. (22/25)	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (25/28)	Optomechatronika lab. s. (10/12)	Zarządzanie jakością lab. s. (10/10) koniec
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA SEM. 6 STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I - STOPNIA

## ZJAZD XIII

Godziny	01 - 02 czerwca 2019 r.			
	SOBOTA		NIEDZIELA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (18/20)		Język obcy ćw. (8/8) godz. 7 <sup>30</sup> - 10 <sup>30</sup>	
9 <sup>15</sup> - 10				
10 <sup>15</sup> - 11	STEROWANIE PROCESÓW CIĄGŁYCH wykład s. 422 (22/22) koniec	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec	Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec
11 <sup>15</sup> - 12				
12 <sup>15</sup> - 13	Elektronika i technika mikroprocesorowa lab. s. (28/28) koniec		Optomechatronika lab. s. (12/12) koniec	Podstawy automatyki - II lab. s. (25/25) koniec
13 <sup>15</sup> - 14				
14 <sup>15</sup> - 15				
15 <sup>15</sup> - 16				
16 <sup>15</sup> - 17				

## ZJAZD XIV

Godziny	08 czerwca 2019 r.	
	SOBOTA	
	Z30 (AR-N161)	Z34 (MT-N161)
8 <sup>15</sup> - 9	ZARZĄDZANIE FIRMA ćw. s. 422 (20/20) koniec	
9 <sup>15</sup> - 10		
10 <sup>15</sup> - 11	ROBOTYKA wykład s. 422 (25/25) koniec	
11 <sup>15</sup> - 12		
12 <sup>15</sup> - 13		
13 <sup>15</sup> - 14		
14 <sup>15</sup> - 15		
16 <sup>15</sup> - 17		

**SESJA LETNIA:**

15 czerwca 2019 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2  
15-16 czerwca 2019 r. I - termin  
22-23 czerwca 2019 r. II - termin

**SESJA JESIENNA:**

02 września 2019 r. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2  
07-08 września 2019 r. I - termin  
14-15 września 2019 r. II – termin

**Terminy pościgu z Fizyki:**

Piątek godz. 17:15 (sala 422): 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05  
Niedziela godz. 17:15 sala 519: 17.03, 24.03, 31.03, 28.04, 12.05, 19.05  
Niedziela godz. 16:15 sala 519: 26.05, 02.06